フェムト秒パルス光源の強度 - 位相雑音特性とスクイージング光発生への影響 Photon number and phase noise characteristics of a femtosecond pulsed EDFA fiber laser and their influence to photon number squeezed light generation.

近藤昇平(B4), 潮英岳(M2)

S. Kondo and H. Ushio

Abstract

We measure the photon number and phase noise characteristics of a femtosecond pulsed EDFA fiber laser and a femtosecond OPO at frequency and time domains. At time domain, we measure the noise using Allan variance. As a result, the photon number and phase noise of OPO are at SNL, whereas the noise of EDFA is much larger than SNL. We also investigate that their influence to photon number squeezed light generation. The OPO generates ~-2 dB. But, that of EDFA exhibits the noise at 15 dB higher than SNL.

1 はじめに

光ファイバの量子情報処理技術への応用に対す る期待は年々大きくなっている。特に,光ファイバ における低損失波長領域である1.5 μm波長帯のス クイズド光発生は,量子情報処理において重要な位 置を占める。さらに,小型化が可能で安定したレーザ ー発振を持つEDFAファイバレーザーを用いたスク イズド光発生は,量子情報処理技術の通信への応用 を飛躍的に発展させるものと期待される。しかしな がら,EDFA は ASE に起因した過剰ノイズを有して おり,出射光の量子状態は最小不確定状態とはいえ ず,スクイージング光生成の妨げとなっている。

本研究では、過剰ノイズを有する EDFA とコヒー レント光源である OPO のノイズをショットノイズ レベルに対して計測して比較し、ファイバを用いた 光子数スクイージング光発生への影響を調べる。

2 実験および結果

今回,光子数ノイズと位相ノイズを周波数域と時間域 で測定した。時間域で測定した場合には,Allan分散と いう処理が必要となる。Allan分散は次式で定義される。

$$\sigma_A^2(\tau) = \frac{1}{2} \left\langle \left(f_{k+1,\tau} - f_{k,\tau} \right)^2 \right\rangle \tag{1}$$

アラン分散は、あるパルスの面積分した値 f_{k+1} をパルスの値とし、一個前のパルス f_k との差の二乗をパルスの変動として計算する。この繰り返しによりノイズの分散がでる。

また,周波数域測定と Allan 分散を用いた時間域測 定は対応することが式(2)からわかる。

$$\sigma_{A}^{2}(\tau) = 4\tau^{2}\int_{0}^{\infty} S(\omega) \frac{\sin^{-4}(\pi\omega\tau)}{(\pi\omega\tau)^{2}} d\omega \quad (2)$$

2.1 光子数ノイズ測定実験

過剰ノイズのある EDFA とコヒーレント光源であ る OPO の光子数ノイズを測定するために, Fig.1.の ような実験セットアップを組んだ。光源の仕様は EDFA (femtolite 社製 "IMRA") の場合, 波長 1560 nm, 繰り返し周波数 47.54 MHz, パルス幅 150 fs で ある。OPO の場合, その光源として, Ti:Sapphire フェムト秒 レーザー (Spectra Physics 社製 "MAITAI")を使用し, OPO 後の仕様は, 波長 1560 nm, 繰り返し周波数 79.5 MHz, パルス幅 270 fs であ る。



Fig.1. Scheme of photon number noise measurement

光子数ノイズの測定方法としては、半波長板 HWP1と偏光ビームスプリッタ PBS1 で光源からの レーザーを全透過させ、腕の片方を遮断し、PD で 光電流として検出し、LPF (~21.4MHz) +Amp.(NF 社製 SA-230F5)を通して、スペクトルアナライザ (ADVANTEST 社製 Q8384) とオシロスコープ (Tektronix 社製 DPO7054)で測定した。

その光子数ノイズの周波数域測定の結果を, Fig.2. に示す。



Fig.2. Photon number noise in various powers of the OPO and EDFA at frequency domain.



Fig.3. Histogram of photon number noise of the OPO(left) and EDFA (right) at time domain.

Fig.2 からわかるように、OPO の光子数ノイズはほ ぼ SNL 付近でパワーによる変化もないのに比べて、 EDFA の光子数ノイズは各パワーにおいて 10 dB 以 上上回っているのがわかる。つまり OPO に比べ EDFA の各パルスごとのパワーのばらつきが極め て大きい。また、Fig.3.からも OPO よりも EDFA の 方が光子数ノイズが大きいことが分かる。これは、 位相の揃わない ASE と信号光のビート雑音のため である。 OPO については共振器で制御されたコヒ ーレント光であるため光子数ノイズはそもそもゼ ロなのだが、OPO を含む MAITAI 後の実験系のノ イズが若干乗ってくるための光子数ノイズと考え ることができる。

2.2 位相ノイズ測定実験

位相ノイズは、パルスごとの繰り返し周波数のずれである。その位相ノイズの測定セットアップを Fig.4.に示す。



Fig.4. Phase measurement setup.

この位相ノイズ測定は Glöckl らの論文[1]を参考 にして1つ前のパルスをLOとして用いる方式で実 験を行った。Fig.4.にあるように実験セットアップ はマッハツェンダー干渉系とホモダイン検出器か らなる。マッハツェンダー干渉系の長い腕の長さは 光源の繰り返し周波数から決まる。今回の場合では, EDFA では 6.31 m, OPO では 3.79 m となる。S.A と O.S の前の LPF は, EDFA の場合では 32 MHz, OPO の場合では 70 MHz を使用した。

位相ノイズ測定を行う際に、パルス列で1つ前の パルスをLOとして干渉させるわけだが、セットア ップを見ると判るように光路が長い為に空気の揺 らぎ等で干渉計としてのゆらぎは非常に大きなも のとなる。測定時間にもよるが、数100ミリ秒以上 の測定においては PID フィードバック等のロック が必要になる[Fig.5.]。



Fig.5. Output of the balanced homodyne measurement before and after the cavity stabilization. (Sweep time is about 30 sec.)

干渉計のロックは、ただ低周波の干渉計の揺らぎ を消すだけで、位相ノイズが現れる周波数における 揺らぎをフィードバック回路が補償することはな い。今回 PID 制御に用いたのは、タートル工業社製 PID ボード T-PID01Z である。

このセットアップにおいて, PBS にて 50:50 に分 かれた光は長い腕の方は1パルス遅れ,短い腕のパ ルスと干渉する。このとき長い腕の方が明らかにパ ワーが減衰するため PBS2 の直前でパワーを合わせ た。干渉は PBS3 で起こり, それぞれがさらに 50:50 の分割を受けホモダイン検出器に入射する。この2 つのパルスの干渉によるビジビリティを見ながら 光路を調整するのだが、1パルスずれる状態である ため(自身同士の干渉ではない)ビジビリティは 50%程度である。この測定系は量子状態の計測をす るのではなく、パルスの包絡線程度の干渉で良いた めビジビリティにあまり固執する必要はない。しか し、フィードバックをかける際の参照信号となるた め,ビジビリティの一番良い所に合わせることは重 要であり、ある程度のビジビリティがないとフィー ドバックをかけることは出来なくなる。

位相ノイズの周波数域測定結果を光源が EDFA の 場合 Fig.6, OPO の場合では Fig.7 に示す。



Fig.6. Phase noise of EDFA at frequency domain.



Fig.7. Phase noise of OPO at frequency domain.

位相ノイズを評価すべき周波数 *f_m*は,繰り返し周 波数の 2n 分の1の周波数である[1]。

$$f_m = \frac{f_{rep}}{2n} \tag{3}$$

 f_{ren} :繰り返し周波数

EDFA では 23.8 MHz, OPO では 39.6 MHz である。 測定結果から, EDFA は SNL と比較して位相ノイ ズが定量的に大きいことがわかり, OPO は SNL と 位相ノイズが一致していることがわかる。また, こ の測定には 160 sec かかるがこの間フィードバック は安定しており, OPO の SNL と位相ノイズが一致 していることから位相ノイズ測定ができているこ とがわかる。

次に,位相ノイズを時間域測定から計算した結果 を Fig.8.に示し, EDFA の位相ノイズを周波数域と 時間域で計算した結果を Fig.8.に示す。



Fig.8. Phase noise of EDFA and OPO at time domain.



Fig.9. Relation of time and frequency result of phase noise measurement.

Fig.9.より周波数域と時間域での EDFA の位相ノ イズはほぼ一致した。(1 mW はフィードバックがう まく掛からなかったために測定値がずれてしまっ た。) この結果から、位相ノイズ計測が正しく行え たといえる。よって、Fig.8.の各光源においての位 相ノイズ測定も正確と考えられる。ただし、本手法 では繰り返し周波数の半分の周波数成分以外の成 分も含めてアラン分散を計算しているという課題 は残る。

2.3 光子数スクイージング発生実験

2.1 で調べた光子数ノイズがどのような影響を光 子数スクイージングに与えているのかを調べた。光 子数スクイージング発生実験セットアップは, Fig.10.である。



Fig.10. Experimental setup of photon number squeezing with NOPI.

光子数スクイージングを生成させるスクイーザと して PM ファイバを用いた非線形偏光干渉系 NOPI を使用した。LO と SV の相対位相を変化させるこ とにより,ノイズの最大からノイズの最小までを測 定が可能だからである。この NOPI は 30 m の偏波 保持ファイバであり,ビート長が4 mm のため偏光 方向によって出射パルスのタイミングが2 cm 程度 ずれる。そのため NOPI 入射前にマイケルソン干渉 系を設置し,ディレイをつけることで出射パルスの タイミングを合わせた。

光子数スクイージング発生結果を光源が OPO の 場合 Fig.11, EDFA の場合では Fig.12 に示す。



Fig.11 Photon number squeezing with OPO.



Fig.12 Photon number squeezing with EDFA.

値は全て SNL により規格化されている。OPO では, 今回測定したパワーにおいてはすべてノイズが最小の 時のプロットが SNL を下回っており,測定したすべ てのパワーで光子数スクイージングが起こっているこ とがわかる。また,パワーが増えれば増えるほどスク イージング量が増えるわけではないというのは,パワ ーにより SPM の量が変化し,測定する方向が最適で ない場合に起こる。

一方, EDFA の方では, 雑音が抑制されている方向 でも SNL を定量的に上まっておりスクイズド光は発 生していないことが分かる。

4 まとめ

本研究から2つのことがいえる。まずは,EDFAの 位相ノイズ計測がアラン分散を用いた時間域計測によ ってできたことから,パルス光に関しての位相ノイズ 計測法が確立できた。よって,ポストセレクション法 によるコヒーレンス蒸留に応用する基盤ができた。

次にフェムト秒 EDFA レーザーの光子数ノイズおよ

び位相ノイズ計測から,コヒーレントな OPO に比べて 極めてノイズ特性に劣ることが定量的に示され,光子 数スクイージングが得られない理由も明確にできた。

References

O.Glöckl. U. L. Andersen, S. Lorenz, Ch. Silberhorn, N. Korolkova, and G. Leuchs *Opt. Lett.* 29, 1936(2004)